МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ)

Образовательно-научный институт электроэнергетики (ИНЭЛ)

(Полное и сокращенное название института, реализующего данное направление)

У'	TBE	РЖ,	ДАЮ:		
Д	ирек	тор	институ	та:	
				Дарьенков	з А.Б.
		под	пись	- · · · •	ФИО
"	30	"	06	2021	Γ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.13 Вакуумная и плазменная электроника

(индекс и наименование дисциплины по учебному плану) для подготовки бакалавров

для подготовки <u>бакалавров</u>
Направление подготовки: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Направленность: Промышленная электроника и микропроцессорная техника
Форма обучения: очная
Год начала подготовки <u>2018</u> , <u>2019</u> , <u>2020</u> , <u>2021</u>
Выпускающая кафедра
Кафедра-разработчик ТОЭ
Объем дисциплины
Промежуточная аттестация зачет
Разработчик (и): Гребенщиков В.И., к.т.н.

Нижний Новгород 2021

Рабочая программа дисциплины: разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 11.03.04. Электроника и наноэлектроника, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 19 сентября 2017 года № 927 на основании учебного плана принятого УМС НГТУ
протокол от15.06.2021№7
Рабочая программа одобрена на заседании кафедры ТОЭ протокол от02.06.2021_№2
Зав. кафедрой к.т.н, доцент, Кралин А.А.
(подпись)
Программа рекомендована к утверждению ученым советом института ИНЭЛ, Протокол от7.06.2021№1
Рабочая программа зарегистрирована в УМУ № 11.03.04-П-34
Начальник МО

СОДЕРЖАНИЕ

	ОГЛ	ЛАВЛЕНИЕ	3
1.	ЦЕЛ	ЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
	1.1.	Цель освоения дисциплины:	
	1.2.	Задачи освоения дисциплины (модуля):	
2.		СТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
3. ДИ		МПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСІ ПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
4.	,	РУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
	1.1. 1.2.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ ПО СЕМЕСТРАМ	
5. ИТ		КУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
7	5.1. УМЕНИЇ 5.2.	ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ІЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВ ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ УСПЕВАЕМОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВ	15
6.	учь	ЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
6	5.1. 5.2. 5.3.	УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРАСПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРАМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ	18
7.	инс	ФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
7	7.1. 7.2. ГОМ ЧИ	Перечень информационных справочных систем	ЕЧЕНИЯ, В
8.	ОБР	РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗС	20
9. OC		ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
10.	ME	ТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП	лины2
1 1	10.1. ОБРАЗО 10.2. 10.3. 10.4.	ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСГ ОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ	21
11.	ОЦІ	ЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	23
	1.1. УМЕНИЙ 11.1. 11.1.		24 24

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Целью освоения дисциплины является изучение физических явлений, происходящих в вакуумных и плазменных приборах, используемых в устройствах промышленной электроники.

1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля):

Построение математических моделей приборов вакуумной и плазменной электроники для исследования электростатических и электромагнитных полей посредством компьютерного моделирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Вакуумная и плазменная электроника» включена в перечень дисциплин вариативной части (формируемой участниками образовательных отношений), определяющий направленность ОП. Дисциплина реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОП ВО и УП.

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах программы бакалавриата. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Вакуумная и плазменная электроника» являются «Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники», «Физические основы электроники».

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: «Основы проектирования электронных приборов», «Электронные цепи и микросхемотехника».

Рабочая программа дисциплины «<u>Вакуумная и плазменная электроника</u>» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Таблица 1- Формирование компетенций дисциплинами

Наименование дисциплин, формирующих компетенцию	Компе	генции бер		гры, формиро пебного план /специалист	а по напра	влению под	цготовки ба	калавра
совместно	1	2	3	4	5	6	7	8
Квантовая и оптическая электроника, ПКС-5						X		
Введение в НИРС, ПКС-5						X		
Компьютерная и микропроцессорная техника в системах автоматики, ПКС-5								X
Магнитные элементы электронных устройств, ПКС-5					X			
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, ПКС-5						X		
Преддипломная практика ПКС-5								X

Наименование дисциплин, формирующих компетенцию	Компе	Семестры, формирования дисциплины Компетенции берутся из Учебного плана по направлению подготовки бакалавра /специалиста/магистра»										
совместно	1	2	3	4	5	6	7	8				
Выполнение и защита ВКР ПКС-5								X				

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

Таблица 2- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения

Код и	Код и наименование				Оценочные сред	іства
наименование	индикатора				Текущего	Промежуточной
компетенции	достижения			контроля	аттестации	
	компетенции					
ПКС-5 Способен	ИПКС-5.1 Производит	Знать:	Уметь:	Владеть:	Письменный	Вопросы для
к техническому	технический контроль	- простейшие	применять	- способностью	опрос	устного
контролю	монтажа электронных	математические	полученные знания	строить		собеседования
процесса	средств	модели приборов	для построения	простейшие		
изготовления и		и устройств	математических	математические		
монтажа		вакуумной и	моделей приборов	модели		
электронных		пламенной	вакуумной и	устройств		
средств и		электроники.	плазменной	вакуумной и		
электронных			электроники для	пламенной		
систем БКУ			исследования	электроники		
			электростатических			
			И			
			электромагнитных			
			полей посредством			
			компьютерного			
			моделирования			

Трудовая функция: В/02.6 Проектирование электронных средств и электронных систем БКУ и осуществление контроля над их изготовлением

Трудовые действия:

Технический контроль процесса изготовления и монтажа электронных средств и электронных систем БКУ

Трудовые умения:

Производить технико-экономический анализ.

Трудовые знания:

Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и изготовления электронных средств и электронных систем БКУ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. 72 часа, распределение часов по видам работ семестрам представлено в таблице 3.

Таблица 3 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам

таолица 3 гаспределение грудоемкости дисциплины по видам		удоёмкость в час
Вид учебной работы	Всего	В т.ч. по семестрам
	час.	№ 6
Формат изучения дисциплины	с испол	пьзованием элементов
	элек	тронного обучения
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	72	72
1. Контактная работа:	38	38
1.1. Аудиторная работа, в том числе:	34	34
занятия лекционного типа (Л)	17	17
занятия семинарского типа (ПЗ-семинары, практ. Занятия и др)		
лабораторные работы (ЛР)	17	17
1.2. Внеаудиторная, в том числе	4	4
курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита)		
текущий контроль, консультации по дисциплине	4	4
контактная работа на промежуточном контроле (КРА)		
2. Самостоятельная работа (СРС)	34	34
реферат/эссе (подготовка)		
расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка)		
контрольная работа		
курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка)		
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и		
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных	16	16
пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиум и т.д.)		
Подготовка к зачёту (контроль)	18	18

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Таблица 4 - Содержание дисциплины, структурированное по темам

Планируемые	жание дисциплины, структурирове 		ды уче		аботы				
(контролируемые)			нтакт						
результаты освоения: код УК; ОПК; ПК и индикаторы достижения компетенций	Наименование разделов, тем	Лекции, час	Лабораторные в работы, час	Практические занятия, час	Самостоятельная работа студентов (СРС), час	Вид СРС	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий	Реализация в рамках Практической подготовки (трудоемкость в часах)	Наименование разработанного Электронного курса (трудоемкость в часах)
	6 семестр								
ПКС-5 ИПКС-5.1	Раздел 1 (Вакуумная и плазменная соста электроники)	авляюі	щие со	времен	ной				
	Тема 1.1 (Общая классификация вакуумных и плазменных приборов и устройств. Структура и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами учебного плана. Основные тенденции и направления развития приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники. Перспективы применения вакуумных и плазменных приборов и устройств.)	1			1	подготовка к лекциям [6.1.1.]	Публичная презентация проекта		
	Тема 1.2 (Обобщенный подход к изучению вакуумных электронных приборов и устройств. Аналитический обзор принципов действия приборов и устройств различного назначения: ламповых усилителей, электроннолучевых и рентгеновских трубок, электронно-лучевой сварочной установки и др. Систематизация физических процессов, происходящих в приборах и устройствах; основные и побочные физические процессы.)	1			1	подготовка к лекциям [6.1.1.]	Публичная презентация проекта		

Планируемые					аботы				Наименование разработанного Электронного курса (трудоемкость в часах)
(контролируемые) результаты			нтакт работа		8 g		используемых в рамках разрабо Электр подготовки образовательных технологий часах) разрабо часах	Наименование	
освоения: код УК; ОПК; ПК и индикаторы достижения компетенций	Наименование пазпелов тем		Лабораторные работы, час	еские, час	Самостоятельная работа студентов (СРС), час	Вид СРС	активных и интерактивных образовательных	Практической подготовки (трудоемкость в	Электронного курса (трудоемкость в
	Тема 1.3 (Вакуумные электронные приборы и устройства. Основные типы электронных ламп, статические характеристики и параметры, методы их определения. Приборы и устройства плазменной электроники.)	1			1	подготовка к лекциям [6.1.1.]	•		
	Самостоятельная работа по								
	освоению 1 раздела:								
	реферат, эссе (тема)								
	расчётно-графическая работа (РГР)								
	контрольная работа								
	Итого по 1 разделу	3	0	0	3				
ПКС-5	Раздел 2 (Электронная эмиссия, катодн	ый ток	и его	распре	деление)				
ИПКС-5.1	Тема 2.1 (Основные виды и законы электронной эмиссии: термоэлектронная, автоэлектронная, вторично-электронная, фотоэлектронная, ионно-электронная эмиссия. Основные типы и параметры термоэлектронных катодов. Способы нагрева и конструкции термокатодов, их достоинства и недостатки.)	2			1	подготовка к лекциям [6.1.1.]	Публичная презентация проекта		

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: код УК; ОПК; ПК и индикаторы достижения компетенций	Наименование разделов, тем	Ко	Лабораторные в тоор к	ная	Самостоятельная работа студентов г	Вид СРС	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий	Реализация в рамках Практической подготовки (трудоемкость в часах)	Наименование разработанного Электронного курса (трудоемкость в часах)
	Тема 2.2(Основные задачи, решаемые при создании электронного потока. Вакуумный диод с термокатодом — простейшая система, создающая электронный поток. Электрические поля в диоде. Закон "степени 3/2". Эффект Шоттки. Триодные и многоэлектродные электронные системы. Сведение этих систем к эквивалентному диоду. Действующий потенциал. Закон "степени 3/2" для триода и многоэлектродных систем. Островковый эффект.)	2			1	подготовка к лекциям [6.1.1.]	Публичная презентация проекта		
	Лабораторная работа 1. «Исследование свойств и характеристик электровакуумного диода»		5		1,5	Подготовка к ЛР [6.1.1.]			

Планируемые		Вид	ды уче	бной р	аботы				
(контролируемые)			нтакті						
результаты			работа		123		Наименование	Реализация	Наименование
освоения: код УК; ОПК; ПК и индикаторы достижения компетенций	Наименование разделов, тем	Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час	Самостоятельная работа студентов (CPC), час	Вид СРС	используемых активных и интерактивных образовательных технологий	в рамках Практической подготовки (трудоемкость в часах)	разработанного Электронного курса (трудоемкость в часах)
	Тема 2.3 (Токораспределение (токопрохождение) в триодных и многоэлектродных системах. Потери катодного конвекционного тока на промежуточных электродах: параметры, режимы и законы токораспределения. Влияние на токораспределение собственного пространственного заряда электронного потока. Динатронный эффект и способы его подавления.)	2			1	подготовка к лекциям [6.1.1.]	Публичная презентация проекта		
	Лабораторная работа 2. «Исследование свойств и характеристик электровакуумного триода»		4		1,5	Подготовка к ЛР [6.1.1.]			
	Лабораторная работа 3(ч.1). «Изучение закономерностей токораспределения в электронных лампах с сетками (тетрод)»,		4		1,5	Подготовка к ЛР [6.1.1.]			
	Лабораторная работа 3(ч.2). «Изучение закономерностей токораспределения в электронных лампах с сетками (пентод)»		4		1,5	Подготовка к ЛР [6.1.1.]			
	Самостоятельная работа по освоению 2 раздела:								
	реферат, эссе (тема)								
	расчётно-графическая работа (РГР)								
	контрольная работа								
	Итого по 2 разделу	6	17	0	9				

Планируемые (контролируемые) результаты		Виды учебног Контактная работа		ная			Наименование	Реализация	Наименование
освоения: код УК; ОПК; ПК и индикаторы достижения компетенций	Наименование разделов, тем	Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час	Самостоятельная работа студентов (СРС), час	Вид СРС	используемых активных и интерактивных образовательных технологий	в рамках Практической подготовки (трудоемкость в часах)	разработанного Электронного курса (трудоемкость в часах)
ПКС-5	Раздел 3 (Формирование и управление	е элект	ронны	ми пот	оками)				
ИПКС-5.1	Тема 3.1 (Определение понятия "электронный поток". Интенсивные и неинтенсивные электронные потоки (пучки, лучи). Методы и системы формирования электронных потоков. Электронные линзы. Аберрации электронных линз. Электронные прожекторы и пушки Пирса.	2			1	подготовка к лекциям [6.1.1.]	Публичная презентация проекта		
	Электростатические и магнитные электронно-оптические системы.)								
	Тема 3.2 (Способы управления электронными протоками: электроические, магнитные, электромагнитные. Устройства отклонения электронных пучков (лучей): электростатические, магнитные, с бегущей электромагнитной волной. Конструктивные особенности и параметры этих устройств, их достоинства и недостатки.)	2			1	подготовка к лекциям [6.1.1.]	Публичная презентация проекта		
	Самостоятельная работа по освоению 3 раздела:								
	реферат, эссе (тема)								
	расчётно-графическая работа (РГР)								
	контрольная работа								
	Итого по 3 разделу	4	0	0	2				
ПКС-5	Раздел 4 (Плазма газовн	ых разр	эядов)						

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: код УК; ОПК; ПК и индикаторы достижения компетенций	Наименование разделов, тем	Ко	Лабораторные вы работы, час выботы, час	ная	Самостоятельная до работа студентов гг (СРС), час	Вид СРС	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий	Реализация в рамках Практической подготовки (трудоемкость в часах)	Наименование разработанного Электронного курса (трудоемкость в часах)
ИПКС-5.1	Тема 4.1 (Особенности плазмы в газовых разрядах различных типов. Области применения плазмы газовых разрядов в науке и технике. Основные различия в свойствах слабо-и сильноионизированной плазмы. Направленный перенос, массы, заряда, энергии и импульса в плазме. Влияние магнитного поля на свойства плазмы. Эмиссионные свойства плазмы. Механизмы ускорения плазменных потоков.)	2			1	подготовка к лекциям [6.1.2.]	Публичная презентация проекта		

Планируемые		Вид	ды уче	бной р	аботы				
(контролируемые)			нтакті						
результаты			работа	1	:ая 0в		Наименование	Реализация	Наименование
освоения: код УК; ОПК; ПК и индикаторы достижения компетенций	Наименование разделов, тем	Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час	Самостоятельная работа студентов (СРС), час	Вид СРС	используемых активных и интерактивных образовательных технологий	в рамках Практической подготовки (трудоемкость в часах)	разработанного Электронного курса (трудоемкость в часах)
	Тема 4.2 (Объемные процессы в								
	плазме газовых разрядов.								
	Особенности движения частиц в								
	плазме. Генерация и рекомбинация								
	частиц в плазме. Излучательные								
	процессы. Параметры плазмы при								
	средних и низких давлениях.								
	Особенности эмиссии частиц из электродов, контактирующих с								
	плазмой. Катодные области в	2			1	подготовка к лекциям	Публичная		
	тлеющем разряде. Катодные процессы	2			1	[6.1.2.]	презентация проекта		
	в дуговых разрядах. Условия								
	возбуждения самостоятельного								
	разряда при средних давлениях.								
	Кривые Пашена. Влияние объемных								
	зарядов на развитие разряда.								
	Вакуумный пробой. Пробой при								
	высоких давлениях. Процессы в								
	коронном и искровом разрядах.)								
	Самостоятельная работа по								
	освоению 4 раздела:								
	реферат, эссе (тема)								
	расчётно-графическая работа (РГР)								
	контрольная работа	4	0	0	2				
	Итого по 4 разделу	4	0	0	2				
	ИТОГО ЗА СЕМЕСТР	17	17	0	16				
	ИТОГО по дисциплине	17	17	0	34				

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности

5.1.1. Вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий контроль) находятся п.11.1.1. Тесты для текущего контроля знаний обучающихся сформированы в системе E-learning и находятся в свободном доступе: https://edu.nntu.ru/quest/subject/test/subject_id/617

5.1.2. Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачет), приведены в п.11.1.2.

5.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания

При промежуточном контроле успеваемость студентов оценивается по четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», либо «зачет», «незачет».

 Таблица 5. При текущем контроле (контрольные недели) и оценка выполнения лабораторных работ

Шкала	Экзамен/ Зачет с оценкой	Зачет
оценивания 40 <r<=50< th=""><th>Отлично</th><th></th></r<=50<>	Отлично	
30 <r<=40< td=""><td>Хорошо</td><td>зачет</td></r<=40<>	Хорошо	зачет
20 <r<=30< td=""><td>Удовлетворительно</td><td></td></r<=30<>	Удовлетворительно	
O <r<=20< td=""><td>Неудовлетворительно</td><td>незачет</td></r<=20<>	Неудовлетворительно	незачет

Таблица 6 - Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания

			Критерии оценивания ре	зультатов обучения	
		Оценка	Оценка	Оценка	Оценка
Код и	Код и наименование	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно» /	«хорошо» /	«отлично» /
наименование	индикатора достижения	/ «не зачтено»	«зачтено»	«зачтено»	«зачтено»
компетенции	компетенции	0-40%	41-60%	61-80%	81-100%
		от тах рейтинговой	от тах рейтинговой оценки	от тах рейтинговой	от тах рейтинговой
		оценки контроля	контроля	оценки контроля	оценки контроля
ПКС-5 Способен к	ИПКС-5.1 Производит	Изложение учебного	Фрагментарные,	Знает материал на	Имеет глубокие знания
техническому	технический контроль	материала бессистемное,	поверхностные знания по	достаточно хорошем	всего материала
контролю процесса	монтажа электронных	неполное.	дисциплине.	уровне.	структуры дисциплины.
изготовления и	средств	Не знает современные	Не твердо знает	Знает современные	Свободно ориентируется в
монтажа	_	тенденции развития	современные тенденции	тенденции развития	современных тенденциях
электронных		вакуумной и пламенной	развития вакуумной и	вакуумной и	развития вакуумной и
средств и		электроники. Не знает	пламенной электроники.	пламенной	пламенной электроники.
электронных		простейшие	Не твердо знает	электроники. Знает	Свободно ориентируется в
систем БКУ		математические модели	простейшие	простейшие	простейших
		приборов и устройств	математические модели	математические	математических моделях
		вакуумной и пламенной	приборов и устройств	модели приборов и	приборов и устройств
		электроники. Не способен	вакуумной и пламенной	устройств вакуумной	вакуумной и пламенной
		учитывать современные	электроники. Не всегда	и пламенной	электроники. Умеет
		тенденции развития	может учитывать	электроники. Умеет	адекватно учитывать
		вакуумной и пламенной	современные тенденции	учитывать	современные тенденции
		электроники. Не способен	развития вакуумной и	современные	развития вакуумной и
		применять полученные	пламенной электроники.	тенденции развития	пламенной электроники.
		знания для построения	Не всегда может	вакуумной и	Умеет адекватно
		математических моделей	использовать полученные	пламенной	применять полученные
		приборов вакуумной и	знания для построения	электроники. Умеет	знания для построения
		плазменной электроники	математических моделей	применять	математических моделей
		для исследования	приборов вакуумной и	полученные знания	приборов вакуумной и
		электростатических и	плазменной электроники	для построения	плазменной электроники
		электромагнитных полей	для исследования	математических	для исследования
		посредством	электростатических и	моделей приборов	электростатических и
		компьютерного	электромагнитных полей	вакуумной и	электромагнитных полей
		моделирования. Не владеет	посредством	плазменной	посредством
		математическим	компьютерного	электроники для	компьютерного
		аппаратом,	моделирования. Слабо	исследования	моделирования. Владеет
		предназначенным для	владеет математическим	электростатических и	свободно математическим

изучения устройств вакуумной и пламенной электроники с использованием ЭВМ. Не владеет навыками, позволяющими строить простейшие математические модели устройств вакуумной и пламенной электроники.	аппаратом, предназначенным для изучения устройств вакуумной и пламенной электроники с использованием ЭВМ. Слабо владеет навыками, позволяющими строить простейшие математические модели устройств вакуумной и пламенной электроники.	электромагнитных полей посредством компьютерного моделирования. Владеет математическим аппаратом, предназначенным для изучения устройств вакуумной и пламенной электроники с использованием ЭВМ. Владеет навыками, позволяющими строить простейшие математические модели устройств вакуумной и	аппаратом, предназначенным для изучения устройств вакуумной и пламенной электроники с использованием ЭВМ. Уверенно владеет навыками, позволяющими строить простейшие математические модели устройств вакуумной и пламенной электроники.

Таблица 7. Критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания
Высокиий уровень «5» (отлично)	Свободно и уверенно оперирует предоставленной информацией, отлично владеет навыками анализа и синтеза устройств, знает все основные методы решения проблем, предусмотренные учебной программой, знает типичные ошибки и возможные сложности при решении той или иной проблемы и способен выбрать и эффективно применить адекватный метод решения конкретной проблемы. Способен легко ориентироваться при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения заданий.
Средний уровень «4» (хорошо)	Способен логично мыслить, системно излагает материал, не допуская существенных неточностей. Способен эффективно применять теоретические положения при выполнении лабораторных работ, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Допускает единичные ошибки в решении проблем.
Пороговый уровень «3» (удовлетворительно)	Способен применить знания только основного материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки. Допускает нарушения логической последовательности в изложении программного материала. Имеются затруднения с выводами.
Минимальный уровень «2» (неудовлетворительно)	Не способен излагать материал последовательно, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями. Не способен продолжить обучение без дополнительных занятий

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература, печатные издания библиотечного фонда

- 6.1.1. Сушков А.Д. Вакуумная электроника. Физико-технические основы : Учеб.пособие / А. Д. Сушков. СПб. : Лань, 2004. 464 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.:с.458-459. Прил.:с.447-455.-Предм.указ.:с.456-457. ISBN 5-8114-0530-8.
- 6.1.2. Щука А. А. Электроника. Учеб. пособие / А. А. Щука; Под ред. А. С. Сигова. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 800 с.: ил. Библиогр. в конце гл. Прил.: с. 767-791. Предм. указ.: с. 792-799. ISBN 5-94157-461-4.
- 6.1.3. Методы расчета сложных вакуумных систем / С. Б. Нестеров [и др.]; Под общ.ред.С.Б.Нестерова, А.В.Бурмистрова. М.: Техносфера, 2012. 384 с.: ил. (Мир физики и техники). Библиогр.:с.365-373. ISBN 978-5-94836-337-0.

6.2. Справочно-библиографическая литература.

- 6.2.1. Справочник по вакуумной технике и технологиям : Пер.с англ. / Г. С. Эш [и др.] ; Под ред.Д.Хоффман, Б.Сингха, Дж.Томаса. М. : Техносфера, 2011. 736 с. : ил. (Мир радиоэлектроники). Библиогр.в конце гл. Предм.указ.:с.722-735. ISBN 978-5-94836-294-6; 978-0-12-352065-4(англ.).
- 6.2.2. Справочник по вакуумной электронике. Компоненты и устройства : Пер.с англ. / Γ . Баснер [и др.] ; Под ред.Дж.Айхмайера, М.Тамма. М. : Техносфера, 2011. 504 с. : ил. -

- (Мир электроники). Библиогр.в конце гл. Предм.указ.:с.492-503. ISBN 978-5-94836-301-1; 978-3-540-71928-1(англ.).
- 6.2.3. Битнер, Л.Р. Вакуумная и плазменная электроника [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие. Электрон. дан. М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2007. 151 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4964 Загл. с экрана.
- **6.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям** 6.3.1. Опорный конспект лекций:

https://edu.nntu.ru/resource/index/index/subject_id/617/resource_id/20471

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс по дисциплине обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав по дисциплине определен в настоящей РПД и подлежит обновлению при необходимости).

7.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- 7.1.1. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp Электронный каталог книг http://library.nntu.nnov.ru/
- 7.1.2. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elib.tolgas.ru./ Загл. с экрана.
- 7.1.3. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/. Загл. с экрана.
- 7.1.4. Открытое образование [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://openedu.ru/. Загл с экрана.
- 7.1.5. Базы данных Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ РАН) по естественным, точным и техническим наукам Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.viniti.ru. Загл. с экрана.
- 7.1.6. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/. Загл. с экрана.

7.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Таблица 8. Перечень электронных библиотечных систем

No	Наименование	Ссылка к ЭБС
	ЭБС	
1	Консультант студента	http://www.studentlibrary.ru/
2	Лань	https://e.lanbook.com/
3	Юрайт	https://biblio-online.ru/

В таблице 9 указан перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Таблица 9 - Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение, используемое в университете на	Программное обеспечение
договорной основе	свободного распространения
1	2

Microsoft Windows XP, Prof, S/P3 (подписка DreamSpark	Open Office 4.1.1 (лицензия
Premium, договор №Tr113003 от 25.09.14)	Apache License 2.0)
Microsoft Windows 7 (подписка MSDN 4689, подписка	Adobe Acrobat Reader
DreamSparkPremium, договор № Tr113003 от 25.09.14)	(FreeWare)
Visual Studio 2008 (подписка DreamSpark	
Premium, договор №Tr113003 от 25.09.14)	
Microsoft Office Professional Plus 2007 (лицензия № 42470655)	
Microsoft Office (лицензия № 43178972)	
Adobe Design Premium CS 5.5.5 (лицензия № 65112135)	
Dr. Web (договор № 31704840788 от 20.03.17)	

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

В таблице 10 указан перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ (удаленный доступ). Данный перечень подлежит обновлению в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

В данном разделе могут быть приведены ресурсы (ссылки на сайты), на которых можно найти полезную для курса информацию, в т.ч. статистические или справочные данные, учебные материалы, онлайн курсы и т.д.

Таблица 10 - Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Nº	Наименование профессиональной базы данных, информационно-справочной системы	Доступ к ресурсу (удаленный доступ с указанием ссылки/доступ из локальной сети университета)
1	2	3
1	База данных стандартов и регламентов РОССТАНДАРТ	https://www.gost.ru/portal/gost //home/standarts
2	Электронная база избранных статей по философии	http://www.philosophy.ru/
3	Единый архив экономических и социологических данных	http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
4	Базы данных Национального совета по оценочной деятельности	http://www.ncva.ru
5	Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	доступ из локальной сети
6	Информационно-справочная система «Техксперт»	доступ из локальной сети

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

В таблице 11 указан перечень образовательных ресурсов, имеющих формы, адаптированные к ограничениям их здоровья, а также сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. При заполнении таблицы может быть использована информация, размещенная в подразделе «Доступная среда» специализированного раздела сайта НГТУ «Сведения об образовательной организации» https://www.nntu.ru/sveden/accenv/

Таблица 11 - Образовательные ресурсы для инвалидов и лиц с ОВЗ

№	Перечень образовательных ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ	Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
1	ЭБС «Консультант студента»	озвучка книг и увеличение шрифта
2	ЭБС «Лань»	специальное мобильное приложение - синтезатор речи, который воспроизводит тексты книг и меню навигации
3	ЭБС «Юрайт»	версия для слабовидящих

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для проведения занятий по дисциплине, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения

В таблице 12 перечислены:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые должны оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГТУ.

Таблица 12 - Оснащенность аудиторий и помещений для самостоятельной работы студентов по дисциплине

етудентов по дисциплине			
№	Наименование	Оснащенность аудиторий	Перечень лицензионного программного
	аудиторий и помещений	помещений и помещений для	обеспечения.
	для проведения учебных	самостоятельной работы	Реквизиты подтверждающего документа
	занятий и		
	самостоятельной работы		
1	Ауд. 1245		
	Аудитория для		
	лекционного цикла и		
	лабораторных занятий		
2	Ауд. 8110	• Проектор Ассег – 1шт;	 Microsoft Windows 7 (подписка
	Класс для	• ПК на базе IntelCoreDuo 2.93	DreamSpark Premium, договор № Tr113003
	самостоятельной работы	ГГц, 2 Гб ОЗУ, 320 Гб HDD,	от 25.09.14);
		монитор Samsung 19` – 8 шт	 Microsoft Office (лицензия № 43178972);
		ПК подключены к сети	 Adobe Acrobat Reader (FreeWare);
		«Интернет» и обеспечивают	 7-zip для Windows
		доступ в электронную	(свободнораспространяемое ПО,
		информационно-	лицензиея GNU LGPL);
		образовательную среду	 Dr.Web (Сертификат №EL69-RV63-
		университета	YMBJ-N2G7 от 14.05.19)

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Общие методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины, образовательные технологии

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий (выбирается из приложения к РПД):

- балльно-рейтинговая технология оценивания в среде E-learning 4G.

При преподавании дисциплины «Вакуумная и плазменная электроника», используются современные образовательные технологии, позволяющие повысить активность студентов при освоении материала курса и предоставить им возможность эффективно реализовать часы самостоятельной работы.

Весь лекционный материал курса сопровождается компьютерными презентациями, в которых наглядно преподносятся материал различных разделов курса и что дает возможность обсудить материал со студентами во время чтения лекций, активировать их деятельность при освоении материала. Материалы лекций находятся в свободном доступе на в системе E-learning 4G и могут быть получены до чтения лекций и проработаны студентами в ходе самостоятельной работы.

На лекциях и практических занятиях реализуются интерактивные технологии, приветствуются вопросы и обсуждения, используется личностно-ориентированный подход, технология работы в малых группах, что позволяет студентам проявить себя, получить навыки самостоятельного изучения материала, выровнять уровень знаний в группе.

Все вопросы, возникшие при самостоятельной работе подробно разбираются на лабораторных занятиях и лекциях.

Инициируется активность студентов, поощряется задание любых вопросов по материалу, практикуется индивидуальный ответ на вопросы студента, рекомендуются методы успешного самостоятельного усвоения материала в зависимости от уровня его базовой подготовки.

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов в процессе текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с учетом текущей успеваемости.

Результат обучения считается сформированным на повышенном уровне, если теоретическое содержание курса освоено полностью. При устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, использует в ответе дополнительный материал. Все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты, проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Результат обучения считается сформированным на пороговом уровне, если теоретическое содержание курса освоено полностью. При устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом баллов ниже трех по оценочной системе, что соответствует допороговому уровню.

10.2. Методические указания для занятий лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины (Таблица 4). Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к лабораторным работам и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала.

10.3. Методические указания по освоению дисциплины на лабораторных работах

Подготовку к каждой лабораторной работе студент должен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Каждая выполненная работа с оформленным отчетом и подлежит защите у преподавателя.

При оценивании лабораторных работ учитывается следующее:

- качество выполнения экспериментально-практической части работы и степень соответствия результатов работы заданным требованиям;
- качество оформления отчета по работе;
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

10.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля.

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, представленной в Разделе 6.

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут работать на компьютере в специализированных аудиториях для самостоятельной работы (указано в таблице 12). В аудиториях имеется доступ через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

11.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости

Для текущего контроля знаний студентов по дисциплине проводится комплексная оценка знаний, включающая

- 1. проведение лабораторных работ;
- 2. Типовые вопросы для письменного опроса;
- 3. Зачет

11.1.1. Типовые вопросы (задания) для устного (письменного) опроса

- 1. Общая классификация вакуумных и плазменных приборов и устройств.
- 2. Основные тенденции и направления развития приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники.
- 3. Перспективы применения вакуумных и плазменных приборов и устройств.
- 4. Обобщенный подход к изучению вакуумных электронных приборов и устройств.
- 5. Аналитический обзор принципов действия приборов и устройств различного назначения: ламповых усилителей, электронно-лучевых и рентгеновских трубок, электронно-лучевой сварочной установки и др.
- 6. Систематизация физических процессов, происходящих в приборах и устройствах; основные и побочные физические процессы

11.1.2. Типовые вопросы для промежуточной аттестации в форме зачета

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет):

- 1) Вакуумные электронные приборы и устройства. Основные типы электронных ламп, статические характеристики и параметры, методы их определения.
- 2) Приборы и устройства плазменной электроники.
- 3) Основные виды и законы электронной эмиссии: термоэлектронная, автоэлектронная, вторично-электронная, фотоэлектронная, ионно-электронная эмиссия.
- 4) Основные типы и параметры термоэлектронных катодов. Способы нагрева и конструкции термокатодов, их достоинства и недостатки.
- 5) Основные задачи, решаемые при создании электронного потока.
- 6) Вакуумный диод с термокатодом. Электрические поля в диоде. Закон "степени 3/2". Эффект Шоттки.
- 7) Триодные и многоэлектродные электронные системы. Сведение этих систем к эквивалентному диоду. Действующий потенциал. Закон "степени 3/2" для триода и многоэлектродных систем. Островковый эффект.
- 8) Токораспределение (токопрохождение) в триодных и многоэлектродных системах. Потери катодного конвекционного тока на промежуточных электродах: параметры, режимы и законы токораспределения.
- 9) Влияние на токораспределение собственного пространственного заряда электронного потока. Динатронный эффект и способы его подавления.
- 10) Определение понятия "электронный поток". Интенсивные и неинтенсивные электронные потоки (пучки, лучи). Методы и системы формирования электронных потоков. Электронные линзы. Аберрации электронных линз. Электронные прожекторы и пушки Пирса. Электростатические и магнитные электронно-оптические системы.
- 11) Способы управления электронными протоками: электрические, магнитные, электромагнитные.

- 12) Устройства отклонения электронных пучков (лучей): электростатические, магнитные, с бегущей электромагнитной волной. Конструктивные особенности и параметры этих устройств, их достоинства и недостатки
- 13) Особенности плазмы в газовых разрядах различных типов. Области применения плазмы газовых разрядов в науке и технике. Основные различия в свойствах слабо- и сильноионизированной плазмы.
- 14) Направленный перенос, массы, заряда, энергии и импульса в плазме. Влияние магнитного поля на свойства плазмы. Эмиссионные свойства плазмы. Механизмы ускорения плазменных потоков
- 15) Объемные процессы в плазме газовых разрядов. Особенности движения частиц в плазме. Генерация и рекомбинация частиц в плазме. Излучательные процессы.
- 16) Параметры плазмы при средних и низких давлениях. Особенности эмиссии частиц из электродов, контактирующих с плазмой.
- 17) Катодные области в тлеющем разряде. Катодные процессы в дуговых разрядах. Условия возбуждения самостоятельного разряда при средних давлениях.
- 18) Кривые Пашена.
- 19) Влияние объемных зарядов на развитие разряда. Вакуумный пробой. Пробой при высоких давлениях. Процессы в коронном и искровом разрядах.